PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-351530

(43) Date of publication of application: 06.12.2002

(51)Int.Cl.

G05B 19/418 G06F 17/60

H01L 21/02

(21)Application number: 2001-163011

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

30.05.2001

(72)Inventor: YOSHINAGA TOSHIHIRO

TSUTSUI YOSHIHISA

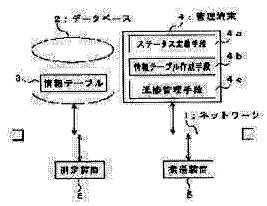
(54) PROCESS CONTROL SYSTEM AND METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To automatically manage the progress condition of a process for every wafer in a manufacturing process of the wafer.

SOLUTION: A management terminal 4 prepares an information table 3 in which status data being a value showing the progress condition of a process is recorded in a rewritable way in a lot unit in each wafer in a database 2 connected to a network. The management terminal 4 receives an output such as measurement results from a measuring instrument 5, changes the status data in a wafer unit in accordance with the progress condition of the process and updates the information table 3.

本実施の形態の工程管理システムのブロック図



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-351530 (P2002-351530A)

(43)公開日 平成14年12月6日(2002.12.6)

(51) Int.Cl.7	i	識別記号	FI	テーマユート ゙(参考)
G 0 5 B	19/418		G05B 19/418	Z 3C100
G06F	17/60	108	G06F 17/60	108
H01L	21/02		H 0 1 L 21/02	Z

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特贖2001-163011(P2001-163011)	(71) 出顧人 000002185
		ソニー株式会社
(22) 出願日	平成13年5月30日(2001.5.30)	東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(72)発明者 吉永 俊宏
		福岡県福岡市早良区百道浜2丁目3番2号
		ソニーセミコンダクタ九州株式会社内
		(72) 発明者 筒井 義久
		福岡県福岡市早良区百道浜2丁目3番2号
		ソニーセミコンダクタ九州株式会社内
		(74)代理人 100090376
		弁理士 山口 邦夫 (外1名)
		Fターム(参考) 3C100 AA29 AA34 BB27 BB33 CC02
		EED6

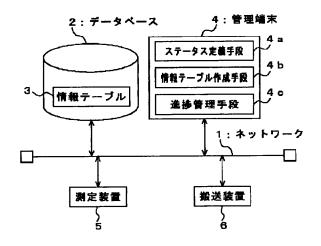
(54) 【発明の名称】 工程管理システムおよび工程管理方法

(57)【要約】

【課題】 ウェハーの製造工程で、工程の進捗状況の管理を自動でウェハー毎に行えるようにする。

【解決手段】 管理端末4は、ネットワークに接続されたデータベース2に、工程の進捗状況を示す値であるステータスデータを、ロット単位でウェハー毎に書き換え可能に記録した情報テーブル3を作成する。管理端末4は、測定装置5からの測定結果等の出力を受けて、工程の進捗状況に応じ、ステータスデータをウェハー単位で変更して、情報テーブル3を更新する。

本実施の形態の工程管理システムのブロック図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数枚のウェハーからなるロットを単位 とし、前記ウェハーに対して処理を行う工程の進捗状況 を管理する工程管理システムにおいて、

少なくとも、工程の進捗状況を示すステータスデータ を、ロット単位でウェハー毎に書き換え可能に記録する 情報テーブルを備えるとともに、

工程の進捗に応じて前記情報テーブルの前記ステータス データを更新する制御手段を備えたことを特徴とする工 程管理システム。

【請求項2】 前記制御手段は、次の工程に進んだウェ ハーに対応する前記ステータスデータを、次の工程を示 すステータスデータに更新するとともに、

工程が後戻りしたウェハーに対応する前記ステータスデータを、後戻りした工程を示すステータスデータに変更することを特徴とする請求項1記載の工程管理システム。

【請求項3】 前記情報テーブルは、ロット内でウェハーに付された番号に対応させて前記ステータスデータが順に並べて記録されていることを特徴とする請求項1記 20載の工程管理システム。

【請求項4】 前記情報テーブルには、ウェハーに対する処理結果が記録されることを特徴とする請求項1記載の工程管理システム。

【請求項5】 前記情報テーブルは、ネットワークに接続されたデータベースに記録されることを特徴とする請求項1記載の工程管理システム。

【請求項6】 複数枚のウェハーからなるロットを単位 とし、前記ウェハーに対して処理を行う工程の進捗状況 を管理する工程管理方法において、

ロットの受け入れにより、工程の進捗状況を示すステータスデータを、ロット単位でウェハー毎に記録した情報 テーブルを作成し、

工程の進捗に応じて前記情報テーブルの前記ステータス データをウェハー単位で更新することを特徴とする工程 管理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数枚のウェハーからなるロットを単位とし、前記ウェハーに対して処理 40を行う工程の進捗状況を管理する工程管理システムおよび工程管理方法に関する。詳しくは、工程の進捗状況を示すステータスデータを、ロット単位でウェハー毎に書き換え可能に記録する情報テーブルを備えて、進捗状況の管理をウェハー単位で容易かつ正確に行えるようにした工程管理システムおよび工程管理方法である。

[0002]

【従来の技術】半導体装置を製造するプロセスで、完成 したウェハーはチップの良・不良を検査するための特性 の測定を行った後、ダイシング以降の組み立て工程に投 50

入される。完成したウェハーを測定し、組立工程に投入する際には、数十枚単位のウェハーからなるロット単位で扱われる。そして、工程の進捗状況の管理も、ロット単位で行われる。従来、この完成したウェハーの管理

は、オペレータが紙により行っていた。

ができないという問題がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】このため、実際に作業したオペレータが進捗状況を報告しなければ、このオペレータ以外はロットの状況が把握できないので、作業したオペレータがロットの進捗状況を報告する必要があり、手間がかかるという問題がある。また、紙による管理のため、書き違い、読み違い、さらには紛失等の作業ミスが発生するという問題がある。さらに、ロット単位で進捗状況を管理しているため、ウェハー単位での管理

【0004】本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、工程の進捗状況の管理を容易かつ簡単にウェハー単位で行うことが可能な工程管理システムおよび工程管理方法を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明に係る工程管理システムは、複数枚のウェハーからなるロットを単位とし、前記ウェハーに対して処理を行う工程の進捗状況を管理する工程管理システムにおいて、少なくとも、工程の進捗状況を示すステータスデータを、ロット単位でウェハー毎に書き換え可能に記録する情報テーブルを備えるとともに、工程の進捗に応じて情報テーブルのステータスデータを更新する制御手段を備えたものである。

【0006】上述した本発明に係る工程管理システムでは、工程の進捗に応じて、ステータスデータが更新されるが、ステータスデータは、ウェハー毎に記録されるので、このステータスデータを参照すれば、工程の進捗状況をウェハー毎に把握可能となる。また、ステータスデータはウェハー毎に書き換え可能に記録されるので、同ーロット内で特定ウェハーだけの工程の後戻りや次工程送りが可能となる。

【0007】本発明に係る工程管理方法は、複数枚のウェハーからなるロットを単位とし、前記ウェハーに対して処理を行う工程の進捗状況を管理する工程管理方法において、ロットの受け入れにより、工程の進捗状況を示すステータスデータを、ロット単位でウェハー毎に記録した情報テーブルを作成し、工程の進捗に応じて前記情報テーブルの前記ステータスデータをウェハー単位で更新するものである。

【0008】上述した本発明に係る工程管理方法では、ロットを受け入れると、ステータスデータを記録する情報テーブルを作成するとともに、工程の進捗に応じて、ステータスデータを更新する。

【0009】そしてステータスデータをウェハー毎に記録するので、このステータスデータを参照すれば、工程

2

の進捗状況をウェハー毎に把握可能となる。また、ステータスデータをウェハー毎に更新するので、同一ロット内で特定ウェハーだけの工程の後戻りや次工程送りが可能となる。さらに、情報テーブルをオペレータによらず作成そして更新するので、オペレータの手間および作業ミスを削減できる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の工程管理システムの実施の形態を説明する。図1は本発明の工程管理システムの実施の形態の一例を示すブロッ 10ク図であり、本実施の形態の工程管理システムは、半導体装置を製造する工程の中で、ウェハーに対して処理を行う工程の進捗を管理するもので、特に完成したウェハーを測定する工程の進捗状況を管理するものである。とのため、ネットワーク1に接続されたデータベース2に、ロット単位でウェハー毎の工程の進捗状況等が記録される情報テーブル3を作成するものである。

【0011】との情報テーブル3は、ネットワーク1に接続された管理端末4により作成されて、データベース2に書き込まれる。ことで、半導体装置を製造するライ20ンでは、例えば、ウェハーを検査するための各種の測定装置5、工程でウェハーを搬送する搬送装置6、さらには、図示しないがウェハーを製造する各種製造装置等が、ネットワーク1に接続されている。そして、管理端末4はこのネットワーク1に接続された測定装置5および搬送装置6等の出力を受けて、情報テーブル3の更新を行う。

【0012】管理端末4は、ディスプレイ等の表示出力装置、キーボード等の入力装置、および演算処理装置や記憶装置を備えた制御装置等から構成される。そして、管理端末4は、情報テーブル3を作成および更新する制御手段として、ステータス定義手段4a、情報テーブル作成手段4b、および進捗管理手段4cを備える。なお、ネットワーク1には、図示しないが、他に生産制御を行う端末やデータベース等も接続されている。

【0013】以下、情報テーブル3を作成および更新するための構成であるステータス定義手段4a、情報テーブル作成手段4b、および進捗管理手段4cの詳細を説明するにあたり、まず、管理端末4により作成される情報テーブル3の内容の説明を行う。すなわち、図2は本40実施の形態の情報テーブル3の一例を示す説明図である。情報テーブル3の1行目は、ウェハーに対する処理がどの工程まで終了しているかを示す値であるステータスデータを、ロット内でのウェハーの順番に対応させて並べたものである。

【0014】25スライスのウェハーで1ロットが構成される場合、25個の数字が並び、左から1番目の数字が、とのロットにおけるウェハー番号1番のウェハーのステータスデータとなる。

【0015】2行目以降は測定結果等が記録される。例

4

えば2行目は、ロットを特定するロット番号、3行目は とのロットに存在する全ウェハー上に存在する総チップ 数、4行目は測定を行った測定装置を特定するための機 番等である測定機名、5行目は測定結果である測定デー タといった情報から構成される。

【0016】次に、本実施の形態の工程管理システムで管理するプロセスの一例を説明する。本実施の形態では、半導体装置を製造する工程の中で、完成したウェハーを受け入れて検査のための測定を行い、測定の終了したウェハーを一時保管し、必要に応じて組み立て工程に投入するまでのプロセスを管理する。

【0017】図3は本実施の形態の工程管理システムで管理されるプロセスにおけるウェハーの進捗状況を示すフローチャートである。上述した測定から一時保管、そして組立投入までのプロセスにおいて、ウェハーの進捗状況は、測定が行われる前の状態(SA1)、測定が終了した状態(SA2)、一時保管中の状態(SA3)、そして組立工程へ投入された状態(SA4)へと変化する。

【0018】次に、情報テーブル3に書き込まれるステータスデータの定義について説明する。すなわち、図4は本実施の形態におけるステータスデータを定義したテーブルの一例を示す説明図である。上述した測定から一時保管、そして組立投入までのプロセスを考える場合、ウェハーの進捗状況を表すには、図3に示すように、工程の進捗を示すため4個のステータスが必要である。さらに、ウェハーが存在しないことと、ウェハーが不良であることを表すために、2個の特殊なステータスが必要であり、合計6個のステータスが必要となる。

【0019】とのため、図4に示す6個の変数をステータスデータとして定義する。すなわち、「0」はウェハー無し、「1」は測定前、「2」は測定済み、「3」は一時保管中、「4」は組み立て投入済み、そして「A」はウェハー不良を示す。

【0020】そして、上述したステータス定義手段4aは、工程の進捗に応じて図4に示すステータスデータの定義テーブルを参照して、ステータスデータを決定する。また、情報テーブル作成手段4bは、ロットの受け入れにより、情報テーブル3を作成するものであり、ロットに存在するウェハーの有無によってステータス定義手段4aで決定されたステータスデータを入力する。また、ロット番号およびウェハー総チップ数を、情報テーブル3の作成時に自動入力する。さらに、測定機名および測定データを、測定終了後に測定装置5から送られてくる測定結果に基づいて、情報テーブル3に自動入力する。

【0021】進捗管理手段4cは、工程の進捗に応じて 図2に示す情報テーブル3のステータスデータを更新す るものである。すなわち、測定装置5あるいは搬送装置 6の出力から、ウェハーが現在の工程から次の工程に移

行したと判断すると、該当ウェハーのステータスデータ をインクリメントすることで、ステータスデータを更新 する。このとき、ステータスデータが1つ前の工程以外 の値の場合は、工程が飛ばされたことになるので、エラ ーを出力する。また、ロットの中で1部のウェハーだけ を次の工程へ進めた場合は、対象ウェハーのステータス データのみをインクリメントする。

【0022】また、工程の後戻りを行う場合は、後戻り する工程に応じたステータスデータをステータス定義手 段4 a により決定し、ロットの中の全部、あるいは一部 10 の該当ウェハーのステータスデータを、後戻りする工程 のステータスデータに変更する。

【0023】次に、本実施の形態の工程管理システムの 動作を説明する。すなわち、図5は上述した本実施の形 態の工程管理システムで実行される本発明の工程管理方 法の実施の形態の一例を示すフローチャートである。ま た、図6および図7はステータスデータの変化を示す説 明図である。

【0024】ととで、図6は、測定から一時保管、そし た場合のステータスの変化を表したものである。これに 対して、図7は測定から一時保管、そして組立投入まで の一連の作業を、受け入れたロットの中の一部のウェハ ーに対して行ったときのステータスデータの変化を表し たものである。なお、ウェハーのステータスデータの初 期値は「0」である。

【0025】まず、ロットの受け入れにより、管理端末 4では、ステータス定義手段4 a および情報テーブル作 成手段4 bにより情報テーブル3を作成する(SB

1)。25スライスのウェハーで1ロットが構成される 30 場合、ステータスデータは25桁の数字の並びで構成さ れる。そして、例えば15枚のウェハーを受け入れた場 合、図6 Oおよび図7 Oに示すように、ウェハー番号1 番から15番目までのステータスデータが「0(ウェハ ーなし)」から「1 (測定前)」に変更される。なお、 ウェハー番号16番以降のステータスデータは、ウェハ ーが存在しないので、「0」のままである。また、情報 テーブル3を作成する段階で、ロット番号および受け入 れたウェハー上の総チップ数が自動入力される。

【0026】ロット単位で受け入れられたウェハーは、 図1に示す搬送装置6により測定装置5に搬送され、検 査のための各種測定が行われる(SB2)。そして、管 理端末4は、測定装置5からの結果を受けて、進捗管理 手段4cにより情報テーブル3を更新する(SB3)。 すなわち、測定の終了したウェハーのステータスデータ をインクリメントして、「1」から「2(測定済み)」 へ変更する。

【0027】また、測定装置5を特定するための番号等 である測定機名および測定結果を示す測定データが、測 動入力される。ととで、図6に示す例では、受け入れた ロットの中の全ウェハー、すなわち、ウェハー番号1番 から15番のウェハーが次工程に送られて、検査のため の各種測定が行われる。よって、図60に示すように、 ウェハー番号1番から15番のウェハーに対応するステ ータスデータが、「1」から「2」へ変更される。

【0028】とれに対して、図7に示す例では、受け入 れたロットの中の一部のウェハー、例えば、ウェハー番 号1番から12番のウェハーが次工程に送られて、検査 のための各種測定が行われる。よって、図70に示すよ ろに、ウェハー番号1番から12番のウェハーに対応す るステータスデータが、「1」から「2」へ変更され る。また、ウェハー番号13番から15番のウェハーに 対応するステータスデータは、測定が行われていないの で「1」のままである。

【0029】このように、ステータスデータは、対応す るウェハー毎に変更できるので、受け入れたロットの中 で、全てのステータスデータが同じ値をとる必要はな い。よって、受け入れたロットの中で、一部のウェハー て組立投入までの一連の作業を全ウェハーに対して行っ 20 だけを次工程に送ることが可能である。なお、測定の結 果、不良であったウェハーに関しては、該当するウェハ ーのステータスデータが、特殊なステータスデータ、本 実施の形態では「1」から「A」へ変更される。

> 【0030】ウェハーは図1に示す搬送装置6により図 示しない倉庫等の保管場所へ搬送され、一時保管される (SB4)。そして、管理端末4は、搬送装置6からの 結果を受けて、進捗管理手段4cにより情報テーブル3 を更新する(SB5)。すなわち、測定後、保管場所へ の搬送が終了したウェハーのステータスデータをインク リメントして、「2」から「3(一時保管中)」へ変更 する。

【0031】ととで、図6に示す例では、受け入れたロ ットの中の全ウェハー、すなわち、ウェハー番号1番か ら15番のウェハーに対して測定を行ったので、図6**③** に示すように、ウェハー番号1番から15番のウェハー に対応するステータスデータが「2」から「3」へ変更 される。

【0032】とれに対して、図7に示す例では、受け入 れたロットの中の一部のウェハーであるウェハー番号1 40 番から12番のウェハーに対して測定を行ったので、図 73に示すように、ウェハー番号1番から12番のウェ ハーに対応するステータスデータが「2」から「3」へ 変更される。また、ウェハー番号13番から15番のウ ェハーに対応するステータスデータは、測定が行われて いないので「1」のままである。

【0033】ととで、ロット単位でウェハーを搬送する 場合、ロットの中の一部のウェハーに対してのみ測定を 行うと、ロットの中に測定済みと未測定のウェハーが混 在することになる。しかしながら、情報テーブル3のス 定装置5から管理端末4に送られ、情報テーブル3に自 50 テータスデータの並びは、個々のウェハーに付されてい 7

るウェハー番号に対応しており、このステータス情報は 工程の進捗に応じてウェハー毎に更新されるので、ロット内でどのウェハーが測定済みでどのウェハーが未測定 かを容易に把握可能である。

【0034】測定が終了して一時保管されているウェハーは、図1に示す搬送装置6により図示しないダイシング装置等の組み立て装置に送り込まれる(SB6)。そして、管理端末4は、搬送装置6からの結果を受けて、進捗管理手段4cにより情報テーブル3を更新する(SB7)。すなわち、組み立て装置への搬送の終了したウ 10ェハーのステータスデータをインクリメントして、

「3」から「4 (組立投入済み)」へ変更する。

【0035】とこで、図6に示す例では、測定を行った全ウェハー、すなわち、ウェハー番号1番から15番のウェハーを次工程の組立工程に投入するので、図6Φに示すように、ウェハー番号1番から15番のウェハーに対応するステータスデータが「3」から「4」へ変更される。

【0036】とれに対して、測定を行ったウェハーの中の一部ウェハーを次工程に投入し、残りのウェハーは一 20 時保管を続ける、あるいは、残りのウェハーは工程を後戻りさせることが可能である。

【0037】すなわち、図7に示す例では、受け入れたロットにおいて、一部のウェハーであるウェハー番号1番から12番のウェハー番号1番から8番のウェハーを次工程の組立工程に投入する。そして、ウェハー番号9番から12番のウェハーは、測定の工程に戻すこととする。【0038】これにより、図7のに示すように、ウェハー番号1番から8番のウェハーに対応するステータスデータが「3」から「4」へ変更される。また、ウェハー番号9番から12番のウェハーに対応するステータスデータは、後戻りする工程に応じたステータスデータに変更されるもので、ことでは「3」から「1」へ変更される。

【0039】図7に示すように、ステータスデータは、ウェハー毎に変更されるので、あるロットに存在するウェハーの中で、一部のウェハーのみを次工程に送ることが可能である。また、ステータスデータは、以前の工程を示す値にも変更可能なので、ロット内の一部のウェハ 40ーあるいは全ウェハーを、前の工程に戻すことが可能である。

【0040】とれにより、例えば、あるロットの中で、一部のウェハーは組立工程に投入し、残りのウェハーは保管しておいて、との保管しておいたウェハーを組立工程に投入する際には、測定の工程にもどして再測定を行ってから、組立工程に投入する、といった運用が可能となる。

【0041】したがって、ロット単位でウェハー測定工程の管理を行っても、組立工程への投入はロット内で時 50

8

期をずらして行うことが可能となり、細かい運用が可能 となる、また、測定後、組立投入までに日時が経過して 再測定を要する場合でも、どのウェハーが再測定を要す るのか、容易に把握可能である。

【0042】以上説明した本実施の形態では、情報テーブル3のステータスデータは、工程の進捗に応じて変更される変数であり、かつ、ウェハー毎に対応しているので、ロットの進捗状況をウェハー単位で管理できるようになる。

【0043】また、ステータスデータは、ウェハー単位でインクリメントすることで、次工程へ送られたことを示すステータスに変更されるので、ロットの中の特定のウェハーだけの次工程送りが可能となる。さらに、ステータスデータは、工程の後戻りに応じて対応するステータスに変更されるので、ロットの中の全ウェハーだけでなく、特定ウェハーの工程の後戻りが可能となる。

【0044】また、情報テーブル3は、このステータスデータに、ロット番号、総チップ数に加え、測定機名および測定データを対応させて記録するので、情報テーブル3を参照することで、1つのファイルからロット単位でウェハー毎の進捗状況と測定データの両方を知ることができる。さらに、情報テーブル3において、ステータスデータはロット内でのウェハーの並びに対応して並べられるので、ロット内のウェハーの枚数を把握できるとともに、どのウェハーがどの工程まで終了しているかを容易に把握できる。

【0045】そして、情報テーブル3は、ネットワーク 1に接続されたデータベース2に記録されるので、進捗 情報の共有化が図れる。また、情報テーブル3はロット の受け入れにより自動作成されるとともに、工程の進捗 に応じて自動的に更新されるので、作業したオペレータ が進捗状況を報告する必要が無くなる。さらに、紙を使 用しないため、書き間違いや読み間違い、紛失等の作業 ミスを無くすことができる。

【0046】なお、情報テーブル3は、図示しないディスプレイ等に目視可能に表示されるが、この際、数字であるステータスデータをそのまま出力しても良いし、ステータスデータがどの状態を示すか容易に認識可能とするため、図4に示す定義テーブルを並列して表示してもよい。

[0047]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、複数枚のウェハーからなるロットを単位とし、前記ウェハーに対して処理を行う工程の進捗状況を管理する工程管理システムにおいて、少なくとも、工程の進捗状況を示すステータスデータを、ロット単位でウェハー毎に書き換え可能に記録する情報テーブルを備えるとともに、工程の進捗に応じて情報テーブルのステータスデータを更新する制御手段を備えたものである。

【0048】上述した本発明に係る工程管理システムで

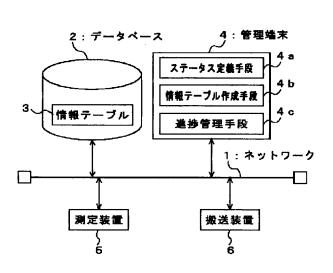
は、工程の進捗に応じて、ステータスデータが更新されるが、ステータスデータは、ウェハー毎に記録されるので、このステータスデータを参照すれば、工程の進捗状況をウェハー毎に把握可能となる。また、ステータスデータはウェハー毎に書き換え可能に記録されるので、同一ロット内で特定ウェハーだけの工程の後戻りや次工程送りが可能となる。

【0049】また、本発明は、複数枚のウェハーからなるロットを単位とし、前記ウェハーに対して処理を行う工程の進捗状況を管理する工程管理方法において、ロッ 10トの受け入れにより、工程の進捗状況を示すステータスデータを、ロット単位でウェハー毎に記録した情報テーブルを作成し、工程の進捗に応じて前記情報テーブルの前記ステータスデータをウェハー単位で更新するものである。

【0050】上述した本発明に係る工程管理方法では、ロットを受け入れると、ステータスデータを記録する情報テーブルを作成するとともに、工程の進捗に応じて、ステータスデータを更新する。そしてステータスデータをウェハー毎に記録するので、このステータスデータを20参照すれば、工程の進捗状況をウェハー毎に把握可能となる。また、ステータスデータをウェハー毎に更新するので、同一ロット内で特定ウェハーだけの工程の後戻り*

【図1】

本実施の形態の工程管理システムのブロック図



* や次工程送りが可能となる。さらに、情報テーブルをオペレータによらず作成そして更新するので、オペレータの手間および作業ミスを削減できる。

10

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の工程管理システムの実施の形態の一例 を示すブロック図である。

【図2】本実施の形態の情報テーブルの一例を示す説明 図である。

【図3】本実施の形態の工程管理システムで管理される プロセスにおけるウェハーの進捗状況を示すフローチャ ートである。

【図4】本実施の形態におけるステータスデータを定義 したテーブルの一例を示す説明図である。

【図5】本発明の工程管理方法の実施の形態の一例を示すフローチャートである。

【図6】ステータスデータの変化を示す説明図である。

【図7】ステータスデータの変化を示す説明図である。 【符号の説明】

1・・・ネットワーク、2・・・データベース、3・・・情報テーブル、4・・・管理端末、4 a・・・ステータス定義手段、4 b・・・情報テーブル作成手段、4 c・・・進捗管理手段、5・・・測定装置、6・・・搬送装置

[図2]

本実施の形態の情報テーブル



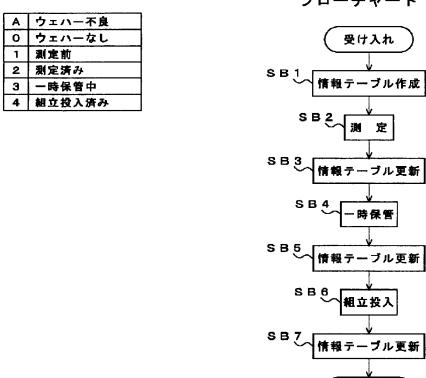
[図3]

本実施の形態のウェハー進捗状況を示す フローチャート



[図4] (図5)

本実施の形態のステータスデータ定義テーブル 本実施の形態の工程管理方法を示す フローチャート



[図 6] [図 7]

組立工程へ

ステータスデータの変化を示す説明図 ステータスデータの変化を示す説明図

